



用于磁镊装置的磁球坐标的校准方法和校准装置

专利名称: 用于磁镊装置的磁球坐标的校准方法和校准装置
专利类别: 发明
申请号: 2018103135329
第一发明人: 王一舟
其它发明人: 李伟;王鹏业;翟永亮
专利授权日期: 2020-10-27

[关闭窗口](#)

